

# 高度粒子線科学技術特論

## 1. 講義の基本情報

配当年次	1年次
配当系	量子放射線系
配当分野	量子放射線工学分野
開講曜日・コマ)	木・II
教室	C10-503

## 2. 担当教員の基本情報

担当教員名	松浦 寛人, 川又 修一, 梅澤 奎司
研究室	松浦 C14棟 213室, 川又 C10棟 411室, 梅澤 B3棟 527室,
連絡先	松浦 (E-mail <a href="mailto:matsuura@omu.ac.jp">matsuura@omu.ac.jp</a> ) 川又 (E-mail <a href="mailto:s-kawamata@omu.ac.jp">s-kawamata@omu.ac.jp</a> ) 梅澤 (E-mail <a href="mailto:umezawa@omu.ac.jp">umezawa@omu.ac.jp</a> )

オフィスアワー 松浦 月曜日 10:30~13:00

川又 金曜日 10:40~12:40

梅澤 月曜日 10:45~12:15

## 3. 授業目標

荷電粒子、中性粒子、光子と物質との相互作用、およびそれらを利用した分析法、固体表面原子構造解析、材料改質、加工技術について習得する。

## 4. 教科書

特に指定しない。

## 5. 参考書

1. 管井秀郎、「プラズマエレクトロニクス」(オーム社)
2. 小原實、「レーザ応用工学」(コロナ社)

## 6. 授業時間外の学習(準備学習等)について

参考書の講読、レポート準備。

## 7. 授業計画

担当：松浦 寛人

1. (4/13) プラズマプロセス序論
2. (4/20) プラズマの生成
3. (4/27) シースの物理
4. (5/11) プラズマ計測
5. (5/18) プラズマバイオ

担当：川又 修一

6. (5/25) 粒子線を用いた微細加工序論
7. (6/1) リソグラフィー(電子線描画)
8. (6/8) イオンミリング加工
9. (6/15) 集束イオンビーム加工
10. (6/22) 低温・超伝導と微細加工例

担当：梅澤 憲司

11. (6/29) 超高真空及び高速イオンビーム散乱法による固体表面構造解析(1)
12. (7/6) 高速イオンビーム散乱法による固体表面構造解析(2)
13. (7/13) 低速イオンビーム散乱法による固体表面構造解析
14. (7/20) 低速原子散乱法による絶縁体表面構造解析
15. (7/27) 固体表面の計測

## 8. 成績評価

授業目標の達成度で成績評価を行う。

C(合格)となるためには、各担当者が講義中に示す基本事項を理解することが必要である。  
成績評価は、講義中の課題・レポート(100%)により行う。